

A U S H A N G

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN
Fachbereich Physik

Arnimallee 14, 14195 Berlin

D I S P U T A T I O N

Mittwoch, 9. März 2016, 15.00 Uhr

Hörsaal A (1.3.14)

Disputation über die Doktorarbeit von

Herrn Steffen Fengler

Das Thema der Arbeit lautet:

Oberflächenphotospannung an Grenzflächen mit organisch-anorganischen und organisch-organischen Nanokompositen

Die Arbeit wurde unter der Betreuung von **PD Dr. Th. Dittrich** durchgeführt. Die Auslage der Gutachten mit den Notenvorschlägen im Promotionsbüro ist am **15. Februar 2016** mit positivem Ergebnis abgeschlossen worden.

Die Disputation besteht aus einem Vortrag und einer angrenzenden Aussprache.

Der Vortrag ist öffentlich.

Interessierte werden hiermit herzlich eingeladen

Der Vorsitzende der Promotionskommission

Prof. Dr. P. Brouwer